(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-126851

(43)公開日 平成9年(1997)5月16日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G01F 1/84

G01F 1/84

### 審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 17 頁)

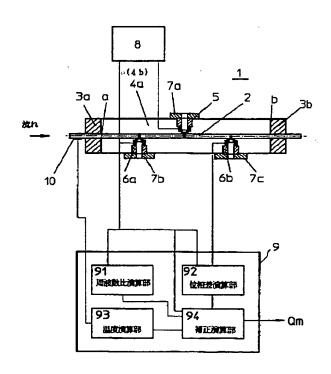
(21)出願番号	特願平7-333837	(71)出顧人	000005234
		ļ	富士電機株式会社
(22)出顧日	平成7年(1995)12月22日		神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
		(72)発明者	吉村 弘幸
(31)優先権主張番号	特願平7-220128		神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
(32)優先日	平7 (1995) 8 月29日		富士電機株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	工藤高裕
			神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
			富士重機株式会社内
		(72)発明者	木代 雅巳
		(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
		•	富士電機株式会社内
		(74)代理人	
		(14)1040	万生上 1A間 1R
		Į.	

#### (54) 【発明の名称】 振動型測定器

# (57)【要約】

【課題】 構造を特に複雑化することなく、質量流量または密度を高精度に測定可能とする。

【解決手段】 振動検出器としてのセンサ6 a, 6 b の 各出力信号の位相差または時間差が測定管2の温度と軸力の関数である事、また軸力は測定管2の第1振動モードの共振周波数との比の関数である事に着目し、位相差演算部92で求められる位相差を、周波数比演算部91および温度演算部93からの出力でそれぞれ補正すると共に、測定管2の第2の振動モードの腹(第1の振動モードの節にする例等もある)に相当する位置に、第2の振動モードの検出器6d(ここでは6aで兼用)を設け、検出感度を向上させる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 加振される少なくとも1本の直管状測定管内を流れる流体の質量流量または密度の少なくとも一方を測定するとともに、前記測定管の第1の振動モードの共振周波数と第2の振動モードの共振周波数との比を求め、これらの共振周波数比にもとづき測定値の補正を行なう振動型測定器であって、

前記質量流量により測定管に発生するたわみ振動、また は測定管の第1の振動モードの共振周波数、若しくはこれらの双方を検出する単数または複数の第1振動検出器 10 と、測定管の第2の振動モードの共振周波数を検出する 単数または複数の第2振動検出器とを備え、この第2振 動検出器の設置位置を第2の振動モードの腹付近とする ことを特徴とする振動型測定器。

【請求項2】 加振される少なくとも1本の直管状測定 管内を流れる流体の質量流量または密度の少なくとも一 方を測定するとともに、前記測定管の第1の振動モード の共振周波数と第2の振動モードの共振周波数との比を 求め、これらの共振周波数比にもとづき測定値の補正を 行なう振動型測定器であって、

前記質量流量により測定管に発生するたわみ振動、また は測定管の第1の振動モードの共振周波数、若しくはこれらの双方を検出する単数または複数の第1振動検出器 と、測定管の第2の振動モードの共振周波数を検出する 単数または複数の第2振動検出器とを備え、この第2振 動検出器の設置位置を第1の振動モードの節付近とする ことを特徴とする振動型測定器。

【請求項3】 加振される少なくとも1本の直管状測定管内を流れる流体の質量流量または密度の少なくとも一方を測定するとともに、前記測定管の第1の振動モードの共振周波数と第2の振動モードの共振周波数との比を求め、これらの共振周波数比にもとづき測定値の補正を行なう振動型測定器であって、

前記質量流量により測定管に発生するたわみ振動、または測定管の第1の振動モードの共振周波数、若しくはこれらの双方を検出する単数または複数の第1振動検出器と、測定管の第2の振動モードの共振周波数を検出する単数または複数の第2振動検出器とを備え、前記第1振動検出器の設置位置を第2の振動モードの節付近とすることを特徴とする振動型測定器。

【請求項4】 加振される少なくとも1本の直管状測定管内を流れる流体の質量流量または密度の少なくとも一方を測定するとともに、前記測定管の第1の振動モードの共振周波数と第2の振動モードの共振周波数との比を求め、これらの共振周波数比にもとづき測定値の補正を行なう振動型測定器であって、

前記質量流量により測定管に発生するたわみ振動、また 1, 9 は測定管の第1の振動モードの共振周波数、若しくはと 帯域遅れらの双方を検出する単数または複数の第1振動検出 5掃号器、測定管の第2の振動モードの共振周波数を検出する 50 定器。

単数または複数の第2振動検出器のいずれか一方の種別の振動検出器を設け、これにより他方の種別の振動検出器を兼用することを特徴とする振動型測定器。

【請求項5】 前記いずれか一方の種別の振動検出器の 設置位置を第2の振動モードの腹の付近とすることを特 徴とする請求項4に記載の振動型測定器。

【請求項6】 前記第1振動検出器または第2振動検出器の個数が複数のときは、それぞれ前記測定管の長さ方向の中心に対して対称の位置に取り付けることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の振動型測定 男

【請求項7】 前記第1振動検出器または第2振動検出器の個数が単数のときは、第1振動検出器または第2振動検出器に対し、前記測定管の長さ方向の中心に対して対称の位置に、第1振動検出器または第2振動検出器とほぼ同一質量のバランス・ウエイトを取り付けることを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載の振動型測定器。

【請求項8】 加振される少なくとも1本の直管状測定 管内を流れる流体の質量流量または密度の少なくとも一方を測定するとともに、前記測定管の第1の振動モードの共振周波数と第2の振動モードの共振周波数との比を求め、これらの共振周波数比にもとづき測定値の補正を行なう振動型測定器であって、

前記測定管を、その第1の振動モード周波数による励振 と、第2の振動モード周波数付近の励振とを重畳して励 振することを特徴とする振動型測定器。

【請求項9】 前記第2の振動モード周波数付近での励振周波数に対応して、その中心周波数の制御が可能な帯域通過フィルタを含むことを特徴とする請求項8に記載の振動型測定器。

【請求項10】 前記帯域通過フィルタがスイッチドキャパシタフィルタであることを特徴とする請求項9に記載の振動型測定器。

【請求項11】 前記第2の振動モード周波数付近の励振が、第2の振動モード周波数を含む周波数の範囲で時間的に掃引されることを特徴とする請求項8に記載の振動型測定器。

【請求項12】 前記第1,第2励振信号の少なくとも40 一方の周波数を監視し、これが予め定められた前記第1,第2励振信号の最大周波数を逸脱した場合は、前記帯域通過フィルタの中心周波数を強制的に予め定められた初期周波数に設定することを特徴とする請求項9に記載の振動型測定器。

【請求項13】 前記第1、第2励振信号の少なくとも一方の周波数を監視し、これが予め定められた前記第 1、第2励振信号の最大周波数を逸脱した場合は、前記帯域通過フィルタの中心周波数を強制的に最小周波数から掃引することを特徴とする請求項9に記載の振動型測定要 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、加振される少な くとも1本の直管状測定管を有し、この測定管内を流れ る流体の質量流量にもとづき発生するコリオリ力を利用 して質量流量を測定する質量流量計、または上記測定管 内の流体の密度変化に応じて変化する測定管の共振周波 数の変化により流体密度を測定する振動式の密度計、も しくは両方の機能を持つ振動型測定器、特に流体温度, 周囲温度や軸力(応力)によって変化する測定値を補正 10 することが可能な振動型測定器に関する。

3

[0002]

【従来の技術】図14は直管式質量流量計の従来例を示 す構成図である。検出部1は1本の直管状測定管2と、 この測定管2の振動の節部a, bを固定する左右の固定 材3a、3bと、固定材3a、3bの振動を互いにキャ ンセルするよう、ネジ止めまたは溶接等の手段により固 定材3a,3bに固定されたり、または固定材3a,3 bと一体的に成形された支持部4aおよび4b(4aの み図示)と、アダプタ7aによりそれぞれ支持部4a, 4 b に固定されたコイルと測定管2の中央部に固定され たマグネットにより構成され、測定管2をその共振周波 数で振動させる(加振する)振動発生器5とを有してい る。

【0003】検出部1はさらに、振動発生器5と同じく アダプタ7b、7cにより支持部4a、4bに固定され たコイルと、測定管2上の振動発生器5を中心とするほ ぼ対称な位置にそれぞれ固定されたマグネットにより構 成され、測定管2の振動を検出する速度検出センサ(ま たは変位センサ、加速度センサでも良い) 6 a, 6 b と、速度検出センサ6aからの出力を受けてその信号振来

$$Ya = \eta$$
 (a)  $sin\omega_n$  t

と表わされる。

η(α):測定管の長手方向の位置αにおける振幅を表 わす関数

: 測定管の共振周波数

 $ya = \{-2L^3 Qm\omega_n \eta c (a) cos\omega_n t\} /EI$ ... (2)

20

★らの反力による測定管の変形振幅を与える関数 L : 測定管の長さ

E : 測定管のヤング率 【0008】実際の測定管のたわみ形状は(1)式の共

40 振による測定管のたわみに、(2)式の測定管の変形が I : 測定管の断面2次モーメント :測定管内を流れる流体の質量流量 重畳して振動する。つまり、測定管のたわみ形状は

(1), (2)式を合成して(3)式のようになる。 η c(a):測定管の長手方向の位置 a における流体か★

 $\xi a = Y a + y a = A s i n (\omega_n t - \alpha)$ ... (3)

ととに、

A = 
$$[\eta (a)^2 + \{2L^3 Qm\omega_n \eta c (a) / EI\}^2]^{1/2} \cdots (4)$$
  
 $\alpha = 2L^3 Qm\omega_n \eta c (a) / EI\eta (a) \cdots (5)$ 

【0009】変位センサ6bにおける測定管の横振動の 変位は、これが測定管の中央部に関し変位センサ6aと☆

☆対称な位置に取り付けられているため、変位センサ6 a における測定管の変位と同じになる。すなわち、

$$Yb = Ya = \eta (a) \sin \omega_n t \qquad \cdots (6)$$

また、変位センサ6 b における流体からの測定管への反 50 力は、変位センサ6 a における流体からの反力と大きさ

\*幅が一定となるよう、振動発生器5に対して駆動信号を 出力する駆動回路8と、速度検出センサ6a,6bから

の信号の位相差 (時間差) にもとづき質量流量信号Qm を出力する信号処理回路9とから構成されている。

【0004】 ここで、以上の如く構成された検出部1に おいて、流体の流量がゼロの場合について考える。すな わち、測定管2は速度検出センサ6a、振動発生器5お よび駆動回路8により、その共振周波数で加振されてい

る。また、速度検出センサ6a.6bは測定管2の中央 部に対して対称な位置に取り付けられているため、これ らのセンサ6a, 6bからは互いに位相差のない同じ振

幅の信号が得られることになる。

【0005】とれに対し、流れが生じて振動する測定管 2内を流体が流れると、測定管2の節aから測定管2の 中央部に向かうに従い、図15に示されるように振動方 向の速度成分が増加するため、測定管2内を流れる流体 には振動方向に測定管2から正の加速度が作用する。 し たがって、その反作用として測定管2には流体から反力 が作用するため、図16に示されるように測定管2の節 aから測定管2の中央部では、振動の位相が遅れる方向 に変形する。また、測定管2の中央部から節bに向かう に従い、振動方向の速度成分は減少するため、測定管2 内を流れる流体には振動方向に測定管2から負の加速度 が作用する。したがって、その反作用として測定管2に は流体からの反力が作用し、図16のように測定管2の

ける。 【0006】以下、その変形を数式を用いて説明する。 いま、変位センサ6aにおける測定管2の変位は、共振 30 による測定管2の横振動の変位から、

中央部から節 b では振動の位相が進む方向の変形力を受

... (1)

※【0007】また、変位センサ6aにおける流体からの 反力による測定管のたわみ形状は、下記(2)式とな る。

は同じで方向は反対であるから、

 $yb = -ya = \{2L^3 Qm\omega_0, \eta c (a) cos\omega_0, t\} / EI \cdots (7)$ 

\*管のたわみ形状は、 となる。

【0010】したがって、変位センサ6bにおける測定\*

$$\xi b = Y a - y a = A s i n (\omega_n t + \alpha) \qquad \cdots (8)$$

となる。上記(3), (8)式より、変位センサ6a, 6 b の信号間には2 α の位相差があることが分かり、こ の位相差2 aは(5)式より質量流量Qmに比例すると※ ※とが分かる。よって、変位センサ6a, 6bの信号間の 時間差は、

$$\Delta t = 2 \alpha / \omega_n = 4 L^3 Qm \eta c (a) / E I \eta (a)$$
 ... (9)

となる。

10★式で与えられる。

【0011】また、測定管の共振周波数は次の(10)★

$$\omega_n = \lambda^2 / L^2 \cdot (E I / \rho)^{1/2} \qquad \cdots (10)$$

λ:測定管の境界条件と振動モードで決定される定数 ρ: 測定管と測定管内の流体を含めた線密度 ところで、測定管の温度が変化すると、(5)または

(9) 式より、ヤング率Eの温度依存性から、質量流量 Qmが一定でもセンサ出力信号の位相差や時間差が変化 することが分かる。同様にして、測定流体に密度変化が ない場合でも、(10)式の共振周波数ω。も変化する☆

$$Ya = \eta$$
 (a, T) sin $\omega_n$  t

☆ことが分かる。

【0012】とれまでは、測定管に作用する軸力(応 力)の影響を無視したが、軸力の影響を考慮すると、測 定管の振幅を示す関数ηは測定管の位置だけでなく軸力 Tの関数ともなることから、先の(1)式は次の(1) 1)式のようになる。

... (11)

したがって、先の(5)式,(9)式は下記の(1 ◆ ◆2), (13)式のようになる。

$$\alpha = 2 L^{3} Qm\omega_{n} \eta c (a, T) /E I \eta (a, T) \cdots (12)$$

$$\Delta t = 2 \alpha / \omega_n = 4 L^3 Qm \eta c (a, T) / E I \eta (a, T)$$

... (13)

【0013】すなわち、質量流量に比例して発生する位 相差や時間差は、測定管に作用する軸力によっても変化\*

$$\omega_n = \lambda_n (T)^{1} / L^{2} \cdot (E I / \rho)^{1/2}$$

となり、測定管の共振周波数の。も測定管に作用してい る軸力の関数となっている。

流れる流体の質量流量にもとづいて発生するコリオリカ を利用して質量流量を測定する質量流量計では、測定流 体の温度変化や周囲温度の変化によって測定管の温度が 変化した場合、測定管のヤング率の温度依存性により測 定管の剛性が変化し、コリオリ力に対する感度が変化し て流量測定値が変化する。また、直管状の測定管を有す るコリオリ式の質量流量計の場合、上述のように温度な どの変化による測定管や支持部の膨張、収縮によって測 定管に作用する軸力(応力)が変化し、この軸力の変化 にて質量流量の感度が変化することになる。

【0015】また、振動式の密度計においても同様に、 測定流体の温度変化や周囲温度の変化によって測定管の 温度が変化すると、測定管のヤング率の温度依存性によ り共振周波数が変化し、測定誤差が発生する。特に、直 管状の測定管を有するものでは、測定管に作用する軸力 の変化に伴って共振周波数が変化するため、測定値に誤 差が生じるわけである。

【0016】以上のように、温度環境の変化に伴って質 量流量計の感度や測定値に変動が生じた場合の補正方式 としては、例えば特公平5-69452号公報や特開平 50 正確な測定値の補正ができない場合が生じる。

\* することが分かる。このときの測定管の共振周波数ω。

$$\rho)^{1/2} \qquad \cdots (14)$$

6-94501号公報に示すものなどがある。前者によ れば、2つの温度センサを支持管と、実質的に測定管の 【0014】一般的に、測定管を振動させ、測定管内を 30 温度に等しい位置に、それぞれ取り付け、この2つの温 度センサからの信号を補正回路に導くとともに、2つの 振動センサから導かれた流量信号も同様に補正回路に入 力して、補正を実施するようにしている。

> 【0017】一方、後者では、流量測定値を測定管の温 度に対応して補正するため、測定管の温度を検出する温 度センサと、測定値を測定管の長さおよび応力に依存し て補正するための長さ変化センサ(例えばストレインゲ ージなどのひずみゲージ)とを設け、それぞれの信号を 補正回路に導いて補正するようにしている。

[0018] 40

> 【発明が解決しようとする課題】前者のように、測定管 と支持部の温度測定を行ない、ヤング率の変化に伴う変 化と、間接的に測定管の軸力を推定する場合、温度安定 時でも流体の温度と環境温度の差により、各部での温度 勾配が異なる場合がある。また、流体温度や環境温度が 変化する過渡的な状態においては、各部の温度勾配は当 然安定しない。したがって、上記のような各状態におい ては測定管や支持部の平均温度を評価できる温度の測定 位置が常に変化するため、或る特定位置の温度測定では

【0019】一方、後者のように直接測定管の歪みを測 定するものでは、前者の方式に比べ歪みを直接測定して いることから、正確な補正が可能となる点で優れている が、測定管に直接ストレインゲージ等を取り付ける必要 があるため、測定管の振動特性に悪影響を及ぼし、測定 の安定性に問題が生じる。このような影響を避けるた め、後者では質量体を測定管の両側に取り付け、その外 側にストレインゲージを貼り付ける構成を提案してい る。このとき、測定管の振動を安定化するため、質量体 の質量を測定管に対して充分に大きくする必要があり、 流量計が大型化し重くなるという別の問題が発生する。 【0020】また、支持部にストレインゲージを貼り付 ける別の構成も提案されているが、測定管を安定に振動 させるには、支持部の剛性を充分に大きくする必要があ るため、測定管の断面積は支持部の断面積に比較してか なり小さく、支持部に発生する歪みは測定管の歪みに比 べてかなり小さくなるため、支持部の歪みから測定管の 歪みを推定する方式は、誤差が大きくなるという問題が 生じる。さらに長さ変化ロットを設け、測定管の長さを 測定する実施例も開示されているが、構造が複雑でコス 20 トアップになるという問題もある。

【0021】ところで、先の(14)式からも明らかなように、測定管の共振周波数は軸力(応力)工の変化に伴って変化する。境界条件と振動モードによって定まる入。(T)の軸力変化に伴う変化量は、各振動モード毎に異なるため、各振動モードの共振周波数比は作用する軸力の変化に伴って変化する。測定管に作用する軸力が変化した場合の基本モード共振周波数と2次モード共振周波数との比について、図13(イ),(ロ)に 30示す。これらの図からも明らかなように、各モード間の共振周波数比はほぼ直線的に変化し、これは任意のモード間の共振周波数比についても成立する。

【0022】とのことは、各モード間の共振周波数比を 測定することにより、測定管に作用する軸力を知ること ができることを示している。そこで、出願人はこの点に 着目し、測定管に作用する軸力の変化に伴う流量測定感 度および密度測定値の変化を、共振周波数比に応じて補 正する方法について、既に出願している(例えば特願平 6-215663号参照)。

【0023】しかしながら、上記出願は原理的な提案に過ぎず、具体的な構成等について種々の改良の余地が残されている。したがって、この発明の課題は測定管に作用する軸力の変化に伴う流量測定感度および密度測定値の変化を、共振周波数比に応じて補正することで測定精度を向上させるとともに、構造を複雑化することなく測定感度を向上させることにある。

#### [0024]

【課題を解決するための手段】このような課題を解決するため、請求項1の発明では、加振される少なくとも1

本の直管状測定管内を流れる流体の質量流量または密度の少なくとも一方を測定するとともに、前記測定管の第1の振動モードの共振周波数と第2の振動モードの共振周波数との比を求め、これらの共振周波数比にもとづき測定値の補正を行なう振動型測定器であって、前記質量流量により測定管に発生するたわみ振動、または測定管の第1の振動モードの共振周波数、若しくはこれらの双方を検出する単数または複数の第1振動検出器と、測定管の第2の振動モードの共振周波数を検出する単数または複数の第2振動検出器とを備え、この第2振動検出器の設置位置を第2の振動モードの腹付近とすることを特徴としている。

【0025】請求項2の発明では、加振される少なくとも1本の直管状測定管内を流れる流体の質量流量または密度の少なくとも一方を測定するとともに、前記測定管の第1の振動モードの共振周波数と第2の振動モードの共振周波数との比を求め、これらの共振周波数比にもとづき測定値の補正を行なう振動型測定器であって、前記質量流量により測定管に発生するたわみ振動、または測定管の第1の振動モードの共振周波数、若しくはこれらの双方を検出する単数または複数の第1振動検出器と、測定管の第2の振動モードの共振周波数を検出する単数または複数の第2振動検出器とを備え、この第2振動検出器の設置位置を第1の振動モードの節付近とすることを特徴としている。

【0026】請求項3の発明では、加振される少なくとも1本の直管状測定管内を流れる流体の質量流量または密度の少なくとも一方を測定するとともに、前記測定管の第1の振動モードの共振周波数と第2の振動モードの共振周波数との比を求め、これらの共振周波数比にもとづき測定値の補正を行なう振動型測定器であって、前記質量流量により測定管に発生するたわみ振動、または測定管の第1の振動モードの共振周波数、若しくはこれらの双方を検出する単数または複数の第1振動検出器と、測定管の第2の振動モードの共振周波数を検出する単数または複数の第2振動検出器とを備え、前記第1振動検出器の設置位置を第2の振動モードの節付近とすることを特徴としている。

【0027】請求項4の発明では、加振される少なくとも1本の直管状測定管内を流れる流体の質量流量または密度の少なくとも一方を測定するとともに、前記測定管の第1の振動モードの共振周波数と第2の振動モードの共振周波数との比を求め、これらの共振周波数比にもとづき測定値の補正を行なう振動型測定器であって、前記質量流量により測定管に発生するたわみ振動、または測定管の第1の振動モードの共振周波数、若しくはこれらの双方を検出する単数または複数の第1振動検出器、測定管の第2の振動モードの共振周波数を検出する単数または複数の第2振動検出器のいずれか一方の種別の振動検出器を兼

10

用することを特徴としている。

【0028】請求項4の発明では、前記いずれか一方の種別の振動検出器の設置位置を第2の振動モードの腹付近とすることができ(請求項5の発明)、これら請求項1ないし5の発明では、前記第1振動検出器または第2振動検出器の個数が複数のときは、それぞれ前記測定管の長さ方向の中心に対して対称の位置に取り付けることができる(請求項6の発明)。また、請求項1ないし6の発明では、前記第1振動検出器または第2振動検出器の個数が単数のときは、第1振動検出器または第2振動検出器に対し、前記測定管の長さ方向の中心に対して対称の位置に、第1振動検出器または第2振動検出器とほぼ同一質量のバランス・ウエイトを取り付けることができる(請求項7の発明)。

【0029】請求項8の発明では、加振される少なくと も1本の直管状測定管内を流れる流体の質量流量または 密度の少なくとも一方を測定するとともに、前記測定管 の第1の振動モードの共振周波数と第2の振動モードの 共振周波数との比を求め、これらの共振周波数比にもと づき測定値の補正を行なう振動型測定器であって、前記 20 測定管を、その第1の振動モード周波数による励振と、 第2の振動モード周波数付近の励振とを重畳して励振す ることを特徴としている。この請求項8の発明では、前 記第2の振動モード周波数付近での励振周波数に対応し て、その中心周波数の制御が可能な帯域通過フィルタを 含むことができ(請求項9の発明)、または、前記第2 の振動モード周波数付近の励振が、第2の振動モード周 波数を含む周波数の範囲で時間的に掃引されることがで きる(請求項11の発明)。さらに、請求項9の発明の 帯域通過フィルタは、スイッチドキャパシタフィルタで 30 あることができる(請求項10の発明)。また、請求項 9の発明では、前記第1, 第2励振信号の少なくとも一 方の周波数を監視し、これが予め定められた前記第1, 第2励振信号の最大周波数を逸脱した場合は、前記帯域 通過フィルタの中心周波数を強制的に予め定められた初 期周波数に設定すること(請求項12)、または前記帯 域通過フィルタの中心周波数を強制的に最小周波数から 掃引することができる(請求項13)。

#### [0030]

【作用】いま、従来から質量流量や密度を測定するため 40 に用いられている振動モードを第1の振動モード、これを測定するためのセンサを第1振動検出器と呼ぶ。これに対し、新たに周波数比を測定するために用いられる振動モードを第2の振動モード、これを測定するためのセンサを第2振動検出器と呼ぶ。第1振動検出器と第2振動検出器は別々であっても良いし、同じセンサで両方を兼ねても良い。同じセンサで両方を兼ねれば部品が減り、コストダウンが図れる(請求項4)。

【0031】上記第2の振動モードの共振周波数を測定 する場合、第2振動検出器を第2の振動モードの腹に当 50

たる位置付近に取り付けると、振動振幅が他の位置より 大きいので、より大きな出力を得ることができ、精度の 良い周波数測定ができる。特に、質量流量計として振動 型測定器を用いるときには、第1振動検出器(図14の 例では6a,6b)で得られる質量流量に対する時間差 (位相差)の信号に対し、第2の振動モードの振動を小さ く抑えた方が良い。そのために、検出感度の良い位置に 第2振動検出器を取り付けると、感度が良くなる分第2 の振動モードの振動を小さく抑えることができる(請求 項1,5)。また、第1の振動モードの影響が非常に小 さい位置に第2振動検出器を取り付けると、その影響が 少なくなるので第2の振動モードの振動を小さく抑える ことができる(請求項2)。

【0032】また、第1振動検出器を第2の振動モードの節に当たる位置付近に取り付けると、第2の振動モードの影響が非常に小さい状態で、第1の振動モードの測定ができる。特に、前述のように、質量流量計として振動型測定器を用いるときに有効である(請求項3)。さらに、特に質量流量計として振動型測定器を用いる際は、測定管の振動が、測定管の長さ方向の中心に対し、左右で対称になっていることが望ましい。これは、左右に対称に取り付けられた第1振動検出器の間の時間差(位相差)にもとづき、質量流量を測定するからである。もし、測定管の振動が左右でアンバランスになると、左右の第1振動検出器の間で発生する時間差(位相差)がアンバランスになり、温度変化、軸力変化、流体の密度変化等に対する特性が悪化するというわけである。

【0033】そのため、第1振動検出器および第2振動検出器はそれぞれ、測定管の長さ方向の中心に対し、左右に対称に取り付けられることが望ましい(請求項6)。第1振動検出器または第2振動検出器が単数の場合は、測定管の長さ方向の中心に対し対称の位置に、ほぼ同一質量のバランス・ウェイトを取り付けて、測定管の左右の対称を保つようにすることが望ましい(請求項7)。

【0034】図14の従来例では、振動発生器5と駆動回路8により、測定管2を第1の振動モード共振周波数で励振していた。この発明では、新たに第2の振動モード共振周波数を測らねばならず、そのためには、測定管が第2の振動モードで或る程度振動している必要がある。そこで、第1の振動モードと同様に、振動発生器や駆動回路等により、第2の振動モード共振周波数で測定管を励振してやると、第2の振動モード共振周波数を測定定して測定することができる。これを行なわず、自然に発生した第2の振動モードの振動から第2の振動モード共振周波数を測ろうとしても、振動が十分でなく安定した測定はできない。

(0 【0035】そとで、この発明では測定管2の第1の振

動モード共振周波数の励振と、第2の振動モード共振周 波数付近の励振を重畳させた励振を行ない、第1の振動 モードの測定と第2の振動モードの測定を安定して行な えるようにしている(請求項8)。この際の第2の振動 モード共振周波数付近の励振としては、第2の振動モー ド共振周波数の単一の周波数の励振としても良い。ま た、中心周波数の制御が可能な帯域通過フィルタを用い ること、この種の帯域通過フィルタとしてスイッチドキ ャパシタフィルタを用いること等により、安定かつ安価 に第2の振動モード共振周波数の測定を可能にする(請 求項9,10)。さらに、第2の振動モード共振周波数 を含んだ周波数範囲において時間的に掃引する構成にし ても良い(請求項11)。また、上記通過帯域フィルタ (BPF)の中心周波数が、外的要因等により検出部の 励振周波数からずれることで発振が停止しても、第1, 第2励振信号の周波数を監視して、BPF制御回路によ りBPFの中心周波数を自然掃引または強制掃引するよ うにすれば発振を復帰させられるので、第1, 第2の振 動モードの共振周波数の測定が、安定かつ継続的に可能 となる(請求項12,13)。

#### [0036]

【発明の実施の形態】図1はこの発明の実施の形態を示す構成図である。同図からも明らかなように、この実施形態の特徴は例えば第1の振動検出器としての速度検出センサ(変位センサまたは加速度センサでも良い)6 aが、第2の振動検出器6 dを兼ねている点、温度センサ10を付加した点、また、信号処理回路9を周波数比演算部91、位相差演算部92、温度演算部93 および補正演算部94などから構成した点にあり、その他は図14に示すものと同様である。したがって、ここではこれ 30 らの相違点を中心に説明する。

【0037】 ことでは、駆動回路8より振動発生器5と速度センサ6aによって測定管2をその第1の振動モード共振周波数、または第2の振動モード共振周波数付近、もしくはその双方の周波数で振動させ、速度センサ6aの出力のうち特に第1の振動モードの信号振幅が一定値となるように、駆動回路8から出力され振動発生器(ドライバ)5に供給されるドライブ信号の制御が行なわれる。

【0038】速度センサ6a,6bからの信号は位相差 40 演算部92に入力され、ことで信号の位相差に比例した信号が得られ、補正演算部94に与えられる。速度センサ6aからの信号は周波数比演算部91に入力され、ここで第1の振動モード共振周波数と第2の振動モード共振周波数の比に比例した信号を求め、その結果が補正演算部94に入力される。また、温度センサ10からの信号は温度演算部93で温度信号に変換された後、補正演算部94に入力される。補正演算部94に入力される。補正演算部94には、他に速度センサ6aの信号が直接入力される。

【0039】補正演算部94は周波数比演算部91,位 50 2の振動モードの検出に対する第1の振動モードの悪影

相差演算部92.温度演算部93 および速度センサ6 a からの出力を受け、位相差演算部92 からの位相差信号を、ここでは速度センサ6 a から得られる測定管の第1の振動モードの共振周波数により周波数補正し、時間差信号に変換する。この時間差信号は、補正演算部94で温度演算部93からの温度信号により補正されるとともに、周波数比演算部91からの共振周波数比信号による測定管の軸力変化にともなう感度補正が行なわれた後、流量信号に変換されて出力される。

10 【0040】図2(a), (c)は図1の検出部のみを図示したもので、図2(b)は測定管2が3次モードの横振動をしているときのたわみ形状の模式図で、曲線21は測定管2の3次モードの横振動のたわみ形状を示している。図2(a)では速度センサ6a,6bが第1振動検出器に当たり、速度センサ6aが第2振動検出器6dを兼ねている。この例では、第1の振動モードとして基本モード、第2の振動モードとして3次モードを用いている。速度センサ6a,6bは測定管2の3次モードの腹(曲線21の左右の極大点付近)の位置に、測定管2の中心に対し対称に取り付けられている。このことにより、測定管2の振動の左右のバランスをとり、かつ、第2の振動モードの検出感度を高めることになる。

【0041】図2(c)では、第1振動検出器6a,6bが測定管2の3次モードの節に取り付けられており、第1の振動モードの測定に対する第2の振動モードの影響を小さくしている。さらに、第2振動検出器として、アダプタ7dにより支持部4a,4bに固定されたコイルと測定管2に固定されたマグネットとから構成され測定管2の振動を検出する速度検出センサ6d(変位センサまたは加速度センサでも良い)が、別に取り付けられている。このセンサ6dは、測定管2の3次モードの検出感度を高めている。また、センサ6dのマグネットとほぼ同一質量のバランス・ウェイト11が、測定管2の中心に対しセンサ6dと対称に取り付けられていて、測定管2の振動の左右のバランスをとっている。

【0042】図3にこの発明の別の実施の形態を示す。 この例では、第1の振動モードとして3次モード、第2 の振動モードとして基本モードを用いている。同図

(a)は測定管2が3次モードの横振動をしているときのたわみ形状の模式図で、曲線21は測定管2の3次モードの横振動のたわみ形状を示している。同図(b)は検出部の構成を示し、ここでは第2振動検出器として、アダプタ7dにより支持部4a、4bに固定されたコイルと測定管2に固定されたマグネットとから構成され測定管2の振動を検出する速度検出センサ6d(変位センサまたは加速度センサでも良い)が、別に取り付けられている。このセンサ6dは、測定管2の3次モード(第1の振動モード)の節の位置に取り付けられており、第2の振動モードの検出に対する第1の振動モードの無影

響を回避するようにしている。また、センサ6dのマグ ネットとほぼ同一質量のパランス・ウエイト11が、測 定管2の中心に対しセンサ6dと対称に取り付けられて いて、測定管2の振動の左右のパランスをとっている。 【0043】図4は測定管2の第1の振動モード共振周 波数の励振と、第2の振動モード共振周波数付近の励振 とを重畳させた励振を行なうための、駆動回路の構成例 を示すブロック図である。なお、ここでは第2の振動モ ード共振周波数付近の励振を、単一の第2の振動モード 共振周波数で行なっている。なお、同図の811,81 6はアンプ、812,813は帯域通過(バンドパス) フィルタ(BPF)、82は第1の振動モード発振回 路、83は第2の振動モード発振回路、84は加算器、 85は電流ブースターである。

【0044】同図において、アンプ811はセンサ6 a から出力された信号を増幅し、インピーダンス変換を行 なう。図に点線で示す経路815、アンプ816および 経路817は、第2振動検出器としてのセンサ6 dが第 1振動検出器とは別に設けられているときのみ、用いら れる。そのときは、BPF813には経路817から信 20 号が入力され、経路814は使われない。また、アンブ 816はアンプ811と同じ働きをする。これに対し、 センサ6 a が第1振動検出器と第2振動検出器を兼ねて いる、図1に示すようなときは815~817は使われ ず、経路814からBPF813に信号が入力される。 【0045】BPF812は、第2の振動モード周波数 の信号を除去し、第1の振動モード周波数の信号のみ を、第1の振動モード発振回路82に出力する。これに 対し、BPF813は第1の振動モード周波数の信号を 除去し、第2の振動モード周波数の信号のみを、第2の 30 振動モード発振回路83に出力する。この第1の振動モ ード発振回路82,第2の振動モード発振回路83は、 発振周波数の違いにより回路定数が異なるだけで、基本 構成は同じである。

【0046】その構成例を図5に示す。なお、同図にお いて、821はアンプ、822は検波回路、823は比 較増幅器、824は位相調整回路である。アンプ821 は信号を増幅しインピーダンス変換するもので、その出 力は検波回路822と比較増幅器823に与えられる。 検波回路822では信号の振幅が検出され、比較増幅器 40 イッチドキャパシタフィルタの原理は図8に示すよう 823に送られる。比較増幅器823では、検波回路8 22から送られてくる信号の振幅が一定となるよう、ア ンプ821から送られてくる信号(正弦波)の振幅を調 節して出力する。比較増幅器823の出力は位相調整回 路824に送られ、ここで位相シフトされた後、図4の 加算器84へと送られる。

【0047】加算器84では、第1の振動モード発振回 路82と第2の振動モード発振回路83の各出力を加算 し、第1の振動モード周波数に第2の振動モード周波数 を重畳した信号を電流ブースター85に送る。電流ブー 50 813の周波数を第1,第2の振動モード周波数と等し

スター85では、入力信号に比例する電流をドライバ5 に流す。測定管2はこの電流に応じて加振されることに なり、その振動はセンサ6 a, 6 dにて検出され、駆動 回路8へ送られる。

14

【0048】以上のように、検出部1と駆動回路8とで 閉ループの発振系を形成している。発振回路82,83 では、BPF812, BPF813との組み合わせでル ープの周波数帯域を設定し、位相調整回路824で位相 遅れを調節することにより、それぞれ第1の振動モード と第2の振動モードで並行して、同時に発振させること ができる。これにより、第1の振動モード共振周波数と 第2の振動モード共振周波数 (単一) の重畳した励振を 行なうことができる。また、比較増幅器823により出 力信号振幅を調節することにより、ドライバ5の加振力 を、第1の振動モードと第2の振動モードの信号振幅が それぞれ一定となるように、調節できる。周波数比は、 BPF812、BPF813の出力がそれぞれ、図1に 示す周波数比演算部91に送られ、それぞれがカウント されることにより求められる。

【0049】図6に駆動回路の別の例を示す。これは、 図4に示すものに対しBPF制御回路86,87を付加 して構成される。BPF812の中心周波数はBPF制 御回路86により、また、BPF813の中心周波数は BPF制御回路87によりそれぞれ設定されている。た だし、第1の振動モード信号に対して第2の振動モード 信号を十分小さくする場合は、BPF812を省略で き、第2の振動モード信号に対して第1の振動モード信 号を十分小さくする場合は、BPF813を省略するこ とができる。

【0050】BPF制御回路の構成例を図7に示す。同 図に示すように、コンパレータ861、PLL(フェー ズ・ロックド・ループ回路)862および分周器863 等より構成される。 すなわち、第2の振動モード周波数 の信号(正弦波)が入力されるコンパレータ861で は、この入力信号を同一周波数の方形波に変換しPLL 862に出力する。PLL862は分周器863ととも に、周波数逓倍回路を形成する。

【0051】CCで、BPF812、813を、例えば スイッチドキャパシタフィルタにより構成する。このス に、クロック周波数 (φ) と内蔵のコンデンサにより抵 抗を模擬する手法にもとづくフィルタであることは、良 く知られているところである。したがって、クロック周 波数を変化させることにより、中心周波数を変化させる ことが可能である。そして、クロック周波数と中心周波 数との比がmlの場合、分周器863の分周率をmlと すると、図7のPLL862の出力は入力のm1倍の周 波数となる。そこで、この出力をBPF812, 813 のクロックとして入力することにより、BPF812,

くすることができる。

【0052】図9は測定管2の第1の振動モード共振周 波数の励振と、第2の振動モード共振周波数付近の励振 とを重畳させた励振を行なう駆動回路8、および周波数 比演算部91の例を示すブロック図である。なお、駆動 回路8は図4に示すものに対し、コンパレータ861, PLL862, 分周器863, 864、LPF(低域フ ィルタ)867およびアンプ868を付加して構成され る。また、周波数比演算部91の符号911はアナログ /ディジタル(A/D)変換器、912はディスクリー トフーリエ変換演算器(DFT演算器)、913はマイ クロプロセッサユニット (MPU)、914はPLL、 915は分周器である。

【0053】この実施例では、第2の振動モード共振周 波数付近の励振を、第2の振動モード共振周波数を含む 周波数範囲において時間的に掃引して行なっている。ま ず、センサ6aの出力がアンプ811に送られる。この 例では、センサ6aが第1振動検出器と第2振動検出器 を兼ねている。アンブ811の役目は前述と同様であ り、その出力はBPF812と周波数比演算部91に与 20 与えられる。 えられる。

【0054】BPF812の働きは上述と同様で、第2 の振動モード周波数付近の信号を除去し、第1の振動モ ード周波数の信号のみを出力する。この出力は、コンバ レータ861, 第1の振動モード発振回路82に送られ る。この第1の振動モード発振回路82の働きは図4の 場合と同じで、測定管2を第1の振動モードで安定して 発振させるものである。

【0055】コンパレータ861では、入力される第1 の振動モード周波数の信号(正弦波)を同一周波数の方 形波に変換し、PLL862に出力する。PLL862 は分周器863とともに周波数逓倍回路を形成してお り、分周器863の分周率がm1のとき、出力はm1倍 の周波数となる。分周器863の分周率m1は、周波数 比演算部91内のMPU913により設定できるように なっている。

【0056】周波数がm1倍された信号は、さらに分周 器864で周波数を1/m2倍される。分周器864の 出力は一般に方形波なので、LPF867で高調波を取 り去り、基本周波数の正弦波に変換する。さらに、アン プ868にて増幅、インピーダンス変換され、第2の振 動モードの励振信号として、加算器84に入力される。 加算器84や電流ブースター85の働きは図4の場合と

【0057】いま、第1の振動モード周波数をf1とす ると、第2の振動モードの励振信号周波数f2は、f1 \*m1/m2 となる。ここで、MPU913によりm 1を時間的に掃引すれば、f2が時間的に掃引される。 f2の掃引範囲は、第2の振動モードの共振周波数を含 むよう十分広く、かつ、他の振動モードの共振周波数を 50 VCO867を制御する。ここで、ループフィルタ86

含まぬよう、また、掃引に要する時間が長くなりすぎな いように設定する。掃引の周波数分解能は、fl\*1/ m2となる。このように、第2の振動モードの励振周波 数の時間的な掃引が行なわれる。

16

【0058】次に、周波数比演算部91について説明す る。周波数比演算部91には、アンプ811で増幅,イ ンピーダンス変換されたセンサ6aからの出力と、第2 の振動モードの励振信号周波数 f 2 である分周器 8 6 4 からの出力が入力される。周波数 f 2 である分周器 8 6 4からの出力は、PLL914と分周器915からなる 周波数逓倍回路に入力され、周波数をn倍される。

【0059】A/D変換器911では、このn倍の周波 数n・f2をサンプリング・クロックとして、アンプ8 11からの出力をディジタル値に変換し、DFT演算部 912に送る。DFT演算部912では、サンプリング 周波数の1/nの周波数成分の、信号振幅を求めるよう に設定されている。したがって、第2の振動モードの励 振信号の周波数f2と同じ周波数の信号成分の振幅が、 求められる。求められた信号振幅値は、MPU913に

【0060】MPU913に送られる信号振幅は、f2 の掃引範囲が第2の振動モードの共振周波数を含み、か つ、他の振動モードの共振周波数を含まぬよう設定され ているので、f2が第2の振動モードの共振周波数に1 番近いときに最大となる。したがって、MPU913は f2の掃引範囲でDFT演算部912の出力が最大とな るときのm1の値を検出し、m1/m2の演算をするこ とで、周波数比f2/f1を求めることができる。この とき、周波数比の分解能1/m2は周波数比により補正 を行なうのに十分な値に設定する必要がある。

【0061】図6は、さらに図10のように変形するこ とができる。これも、測定管2の第1の振動モード共振 -周波数の励振と、第2の振動モード共振周波数付近の励 振とを重畳させた励振を行なう駆動回路8の例であり、 **とこでは、第2の振動モード共振周波数付近の励振を、** 単一の第2の振動モード共振周波数で行なっており、図 6に示すものに対しリセット信号発生回路88,89を 付加した点、およびBPF制御回路86,87の出力を 図1の周波数比較部91へ導入するようにした点が特徴 40 である。また、BPF制御回路86,87は図7と同じ であるが、ここで用いるPLL回路862を、例えば図 11の如く、位相比較器865、ループフィルタ866 およびVCO(ボルテージ・コントロールド・オッシレ ータ:電圧制御発振器)867等より構成する。

【0062】すなわち、位相比較器865からの交流成 分を持つ出力をループフィルタ866により積分し、直 流電圧に変換する。VCO867は直流電圧に比例する 周波数で発振するので、位相比較器865の入力信号と 分周器863の出力信号の位相差が一定になるように、

6をコンデンサ868、スイッチ (SW) 869などか ら構成し、SW869をオンにしてコンデンサ868に 蓄積された電荷を放電させることにより、VCO867 は任意に設定された最小周波数から最大周波数まで、自 然掃引を行なうことになる。

【0063】上記S₩869を制御するのがリセット信 号発生回路88、89である。すなわち、リセット信号 発生回路88、89により振動モード周波数を測定し、 それが最大周波数になったらSW869をオンするよう な信号を発生するよう構成しておけば、発振停止等によ 10 りPLL862の発振周波数が最大周波数になった場合 に、発振が復帰するまでPLL862を掃引できること になる。なお、リセット信号発生回路88,89は、例 えばマイクロコンピュータ等のコンピュータにより簡単 に実現することができる。

【0064】図12にBPFの中心周波数を最小周波数 から強制的に掃引する場合の、BPF制御回路86,8 7の構成例を示す。これは、図7に示すものと同じくコ ンパレータ861, PLL862 および分周器863等 から構成するが、分周器863に図1の周波数比演算部 20 91からの制御信号を導入するようにした点で、図7と 異なっている。すなわち、分周器863には周波数比演 算部91の制御信号により分周比が設定されるようにな っており、この分周比を変えることによりBPFの中心 周波数を最小周波数から最大周波数まで強制的に掃引を 行なう。なお、強制掃引を行なっている間は、BPFの 出力を周波数比演算部91により監視し、その出力が或 る設定レベル以上の場合には強制掃引を停止させ、自己 トラッキングに切り換えるようにする。

## [0065]

【発明の効果】この発明によれば、測定管の横振動の第 1の振動モード共振周波数と第2の振動モード共振周波 数との比を求め、測定管に作用する軸力変化にともなう 感度変化の補正を、温度補正に加えて行なうとともに、 第2振動検出器を第2の振動モードの腹付近または第1 の振動モードの節付近に取り付けるようにしたので、検 出部の構成を特に複雑化せず、かつ振動型測定器の安定 性を損なうこともなく、さらには過渡的な温度変化時に も正確な測定が可能になるだけでなく、第2の振動モー ドの検出感度を高めることができるなどの利点がもたら 40 図である。 される。その際、第2振動検出器を第1振動検出器にて 兼用すれば、構造が簡単になる。

【0066】また、第1振動検出器を第2の振動モード の節付近に取り付けることにより、第2の振動モードの 第1の振動モード計測に及ぼす影響を小さくすることが できる。第1振動検出器および第2振動検出器を、測定 管の軸方向の中心に対して対称に取り付けること、さら には、第1振動検出器または第2振動検出器が単数のと きは、測定管の長さ方向の中心に対して対称な位置にバ ランス・ウエイトを取り付けることなどにより、測定管 50 84…加算器、85…電流ブースター、86,87…B

の振動を長さ方向の中心に対して左右で対称に保つこと が可能となる。加えて、測定管の第1の振動モード共振 周波数の励振と、第2の振動モード共振周波数付近の励 振とを重畳させた励振を行なうと、安定に第2の振動モ ード共振周波数の測定を行なうことができる。このと き、第1,第2の振動モードの周波数付近での励振周波

18

数に対応して、中心周波数が変化する通過帯域フィルタ (BPF)を用いているが、外的要因等により、このフ ィルタの中心周波数が検出部の励振周波数からずれると とで発振が停止しても、第1, 第2励振信号の周波数を 監視して、BPF制御回路によりBPFの中心周波数を 自然掃引または強制掃引させることにより、発振を復帰 させるようにしたので、継続的に安定して第1, 第2の 振動モードの共振周波数の測定が可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】この発明の実施の形態を示す構成図である。
- 【図2】検出部の構成と測定管のたわみ形状との関係を 説明する説明図である。
- 【図3】この発明の他の実施の形態説明図である。
- 【図4】駆動回路の具体例を示すブロック図である。
- 【図5】振動モード発振回路の具体例を示すブロック図 である。
- 【図6】図4に示す駆動回路の変形例を示すブロック図 である。
- 【図7】BPF制御回路の具体例を示すブロック図であ
- 【図8】スイッチドキャパシタフィルタの原理説明図で
- 【図9】駆動回路、周波数比演算部の具体例を示すブロ ック図である。
- 【図10】図6の変形例を示すブロック図である。
- 【図11】BPF制御回路で用いられるPLL回路の具 体例を示すブロック図である。
- 【図12】BPF制御回路の変形例を示すブロック図で
- 【図13】測定管の軸力と共振周波数比との関係例を説 明するための特性図である。
- 【図14】従来例を示す構成図である。
- 【図15】流体に作用する加速度を説明するための説明
- 【図16】測定管に作用する流体反力の影響を説明する ための説明図である。

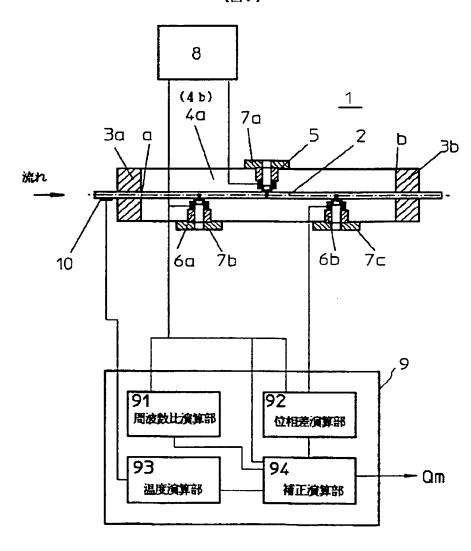
## 【符号の説明】

30

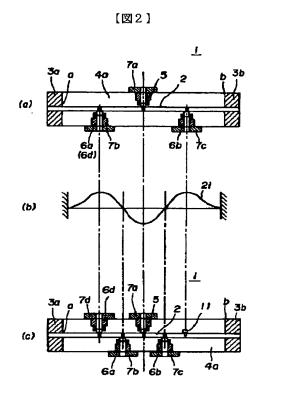
1 …検出部、2 …測定管、3 a , 3 b …固定材、4 a , 4 b…支持部、5…振動発生器 (ドライバ)、6 a, 6 b, 6d…速度検出センサ、7a, 7b, 7c, 7d… アダプタ、8…駆動回路、9…信号処理回路、10…温 度センサ、11…バランス・ウエイト、82…第1の振 動モード発振回路、83…第2の振動モード発振回路、

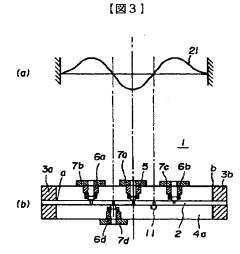
PF制御回路、88、89…リセット信号発生回路、9 1…周波数比演算部、92…位相差演算部、93…温度 演算部、94…補正演算部、811、816、821、 868…アンプ、812、813…BPF、822…検 波回路、823…比較増幅器、824…位相調整回路、\* \*861…コンパレータ、862、914…PLL、863、864、915…分周器、865…位相比較器、866…ループフィルタ、867…VCO、868…コンデンサ、869…スイッチ(SW)、911…A/D変換器、912…DFT演算器、913…MPU。

【図1】

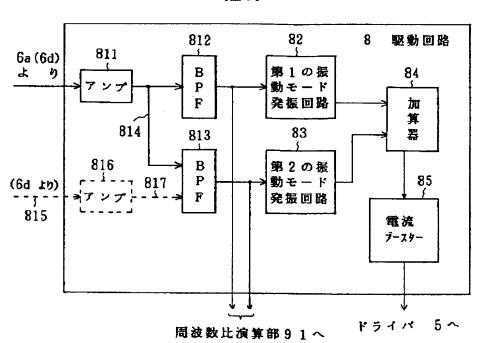


(図15) (図16) (図16) (図16)

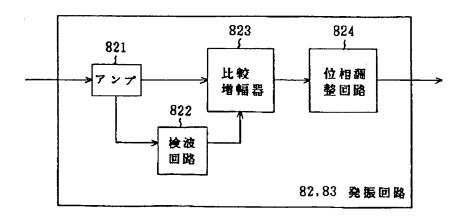




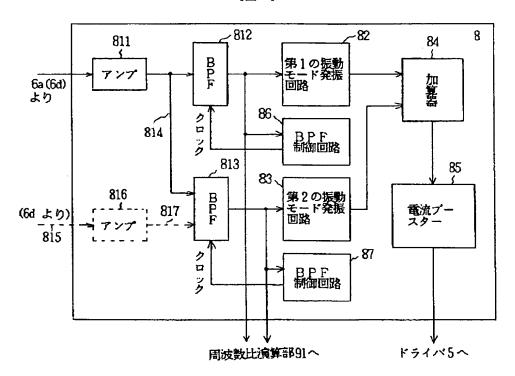
[図4]



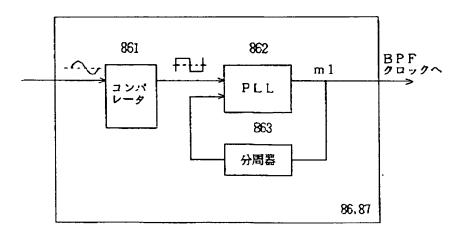
【図5】



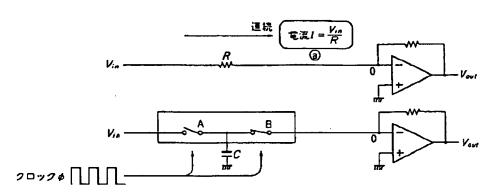
【図6】



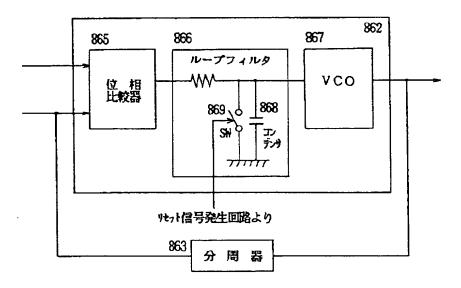
[図7]

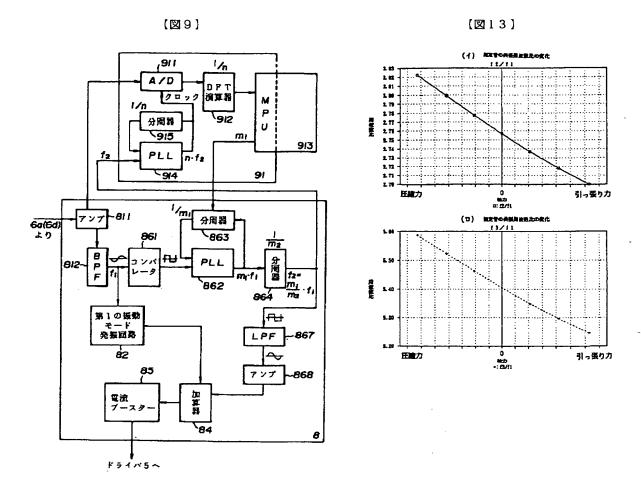


【図8】



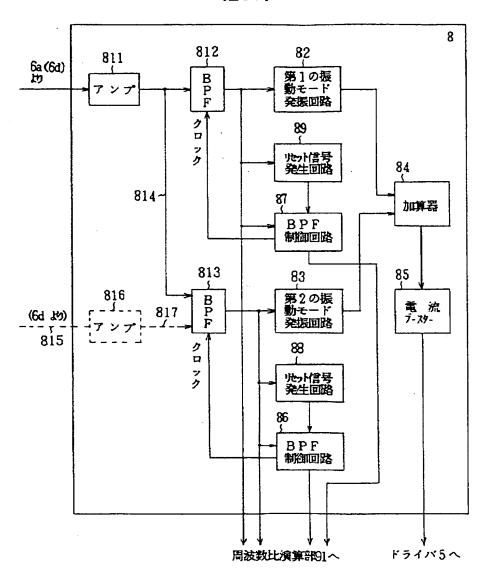
【図11】



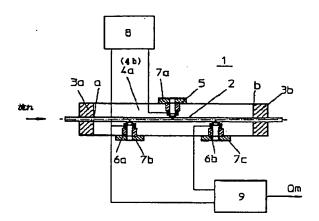


861 862 ml BPF クロックへ PLL 863 分周器 86.87

[図10]



[図14]



# MENU SEARCH INDEX

1/1



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 09126851

(43)Date of publication of application: 16.05.1997

(51)Int.CI.

G01F 1/84

(21)Application number: 07333837

837 (71)Applicant:

FUJI ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing: 22.12.1995

(72)Inventor:

YOSHIMURA HIROYUKI KUDO TAKAHIRO

KIDAI MASAMI

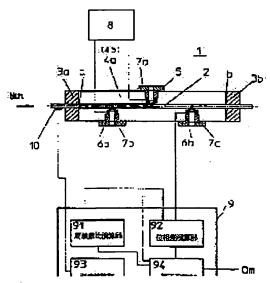
(30)Priority

Priority number: 07220128 Priority date: 29.08.1995 Priority country: JP

(54) VIBRATION TYPE MEASURING DEVICE

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To measure mass flow rate or density in a high accuracy without complicating the structure especially.
SOLUTION: The phase difference or time difference between respective output signals from sensors 6a and 6b as a vibration detector is a function of the temperature of a measuring tube 2 and an axial force, and the axial force is a function of the ratio of the resonance frequency of a first vibration mode of the tube 2 to that of a second vibration mode thereof. On the basis of these facts, the phase difference obtained by a phase difference computing part 92 is corrected by the outputs from a frequency ratio computing part 91 and a temperature computing part 93 respectively. Then, a second vibration mode



detector (common to a sensor 6a) is provided at a position corresponding to the antinode of the second vibration mode of the tube 2 (or the node of the first vibration mode), thereby improving the detection sensitivity.

STATE STATE OF STATE

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

25.12.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998 Japanese Patent Office

